PHYSICS

Пецко В., Міца О., Боркач Є. Проектування просвітлюючих покриттів з невеликого числа шарів при падінні світла під кутом

Пецко Василь Іванович, аспірант Міца Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедра кібернетики та прикладної математики Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна Боркач Євгеній Ілліч, кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегово, Україна

Анотація. Розраховано оптимальні параметри одно-, два-, три- та чотиришарових однорідних просвітлюючих структур та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: просвітлююче покриття, оптимізація структури, матричний метод

Вступ. Останнім часом помітно зріс інтерес до технічного застосування багатошарових інтерференційних систем і фільтрів оптичних структур, що викликало швидкий розвиток тієї галузі фізичної оптики, що стосується відбивання, пропускання і поглинання світла в одношарових або багатошарових тонкоплівкових системах. Оптичні багатошарові покриття використовуються в оптичних системах космічної техніки, оптичному приладобудуванні, інтегральній оптиці, рентгенівській та нейтронній спектроскопії, електродинаміці відкритих систем, при створенні генераторів і перетворювачів електромагнітного та інших випромінювань, в апаратурі контролю забруднення навколишнього середовища і т.д. Особливий інтерес викликають просвітлюючі оптичні покриття, зроблені з невеликого числа шарів [1-3].

Методи розрахунків. Для розрахунку спектральних характеристик оптичних багатошарових покриттів будемо використовувати матричний метод Абеле [3]. Цільову функцію багатошарового покриття представимо у вигляді [4]:

$$\Omega(\lambda_2 / \lambda_1) = \max_{\overline{n}, \overline{d}} F(\overline{n}, \overline{d}) =$$

$$\max_{\overline{n}, \overline{d}} \left(\frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} T^2(\overline{n}, \overline{d}, \lambda_{(i)}) \right)^{1/2}, \qquad (1)$$

де Т – коефіцієнт пропускання, залежний від вектора значень показників заломлення $\bar{n} = (n_1, n_2, ..., n_k)$, вектора значень геометричної товщини $\bar{d} = (d_1, d_2, ..., d_k)$ та довжини хвилі λ , L – число точок сітки спектрального інтервала від λ_1 до λ_2 , при рівномірному його розподілі з кроком $\Delta \lambda$:

$$L = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\Delta \lambda} + 1.$$
 (2)

При дослідженні вибирались значення $1.35 \le n_j \le 2.6$, 50 $\mu_M \le d_j \le 750 \ \mu_M \ (j = \overline{1, N}), N = 1, 2, 3, 4.$

Результати та їх обговорення. Оптимізуємо параметри одно-, дво-, три- та чотиришарового покриття на спектральному інтервалі від 200 до 700 нм при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. В якості підкладинки візьмемо скло з показником заломлення n = 1,51. За допомогою г-алгоритму [4], спочатку знаходимо оптимальні параметри функціоналу (1), а далі підбираємо показники заломлення реальних матеріалів, які найближче до отриманих теоретичних результатів. Після цього фіксуємо показники заломлення і оптимізуємо товщини шарів.

Розглянемо одношарове покриття, при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. Після проведення обчислень для s-поляризації отримаємо оптичне покриття, для якого шар товщиною $d_1 = 74.945$ нм складається з матеріала Na₃AlF₆, показник заломлення якого $n_1 = 1,35$. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,9740529. Причому при $\lambda = 376$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\text{max}} = 0,9854454$, а при $\lambda = 200$ нм отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання $T_{\text{min}} = 0,9420194$ (рис. 1).



Рис. 1. Криві коефіцієнтів пропускання для одношарового покриття при кутові $\theta_0 = 30^\circ$.

Для р-поляризації при падінні світла була спроектована наступна одношарова оптична структура: для

шару взято Na₃AlF₆ з показником $n_1 = 1,35$ товщиною $d_1 = 74,645.3$ начення цільової функції (1) дорівнює 0,9901028. Причому при $\lambda = 374$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\text{max}} = 0,9955420$, а при $\lambda = 200$ отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання $T_{\text{min}} = 0,9746879.3$ рисунку 1 видно, що на всьому спектральному інтервалі для s-поляризації коефіцієнт пропускання спроектованих покриттів менше ніж для p-поляризації.

Розглянемо двошарове покриття, при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. Після проведення обчислень для s-поляризації отримаємо оптичне покриття з наступною структурою: перший шар товщиною $d_1 = 145,254$ нм з матеріала Al_2O_3 , показник заломлення якого $n_1 = 1,63$, другий – матеріал Na₃AlF₆ з показником заломлення $n_2 = 1,35$ та товщиною d₂ = 73,413 нм. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,9773440. Причому при $\lambda = 334$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\rm max} = 0,9974588$, а при $\lambda = 200$ нм отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання $T_{\min} = 0,9281729$ (рис. 2).



Рис. 2. Криві коефіцієнтів пропускання для двошрового покриття при кутові.

Для р-поляризації при падінні світла була спроектована наступна двошарова оптична структура. Для першого шару взято SiO з показником заломлення $n_1 = 1,6$ товщиною $d_1 = 149,475$, для другого Na₃AlF₆ з показником $n_2 = 1,35$ товщиною $d_2 = 72,873$. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,99105169. Причому при $\lambda = 336$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\text{max}} = 0,9994164, а$ при $\lambda = 200$ отримінімум коефіцієнта пропускання маємо T_{min} = 0,9685197.3 рисунку 2 видно, що на всьому спектральному інтервалі для р-поляризації коефіцієнт пропускання спроектованих покриттів більше ніж для s -поляризації.

Розглянемо тришарове покриття, при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. Після проведення обчислень для s-поляризації отримаємо оптичне покриття з наступною структурою: перший шар – Al₂O₃ з показником заломленя $n_1 = 1.7$ товщиною $d_1 = 95,703$ нм, другий – матеріал SiO з показником заломлення $n_2 = 1,6$ та товщиною $d_2 = 50,000$ нм, третій – Na₃AlF₆ з показником $n_3 = 1,35$ товщиною $d_3 = 68,719$. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,9807555. Причому при $\lambda = 323$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\text{max}} = 0,9963507, а$ при $\lambda = 200$ нм отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання $T_{\text{min}} = 0,93919162$ (рис. 3).



Рис. 3. Криві коефіцієнтів пропускання для тришрового покриття при кутові $\theta_0 = 30^\circ$.

Для р-поляризації при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$ була спроектована наступна тришарова оптична структура. Для першого шару взято Al₂O₃ з заломлення показником $n_1 = 1,65$ товщиною $d_1 = 100,410$, для другого PbTe з показником заломлення $n_2 = 1,57$ товщиною $d_2 = 50,000$, для третього Na_3AlF_6 $n_3 = 1,35$ 3 показником товщиною $d_3 = 68,788$. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,9927670. Графік коефіцієнта пропускання для рполяризації показано на рис. 3. Причому при $\lambda = 325$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\rm max} = 0,9987641$, а при $\lambda = 200$ отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання T_{min} = 0,9747135. Так як і для одно- та двошарового покриття для тришарового на всьому спектральному інтервалі для s-поляризації коефіцієнт пропускання спроектованих покриттів менше ніж для р-поляризації.

Розглянемо чотиришарове покриття, при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. Після проведення обчислень для s-поляризації отримаємо оптичне покриття з наступною структурою: перший шар – Al₂O₃ з показником заломлення $n_1 = 1,7$ товщиною $d_1 = 51,356$ нм, другий – матеріал HfO₂ з показником заломлення $n_2 = 1,98$ товщиною $d_2 = 80,122$ нм, третій – Al₂O₃ з показником заломлення $n_3 = 1.68$ товщиною $d_3 = 50,000$ нм, четвертий – Na₃AlF₆ з показником $n_4 = 1,35$ товщиною $d_4 = 65,022$. Значення цільової

функції (1) дорівнює 0,9861392. Причому при $\lambda = 602$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\rm max} = 0,9984755,$ а при $\lambda = 200$ нм отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання $T_{\min} = 0.9382722$ (рис. 4).





Розглянемо тришарове покриття, при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$. Після проведення обчислень для s-поляризації отримаємо оптичне покриття з наступною структурою: перший шар – Al₂O₃ з показником заломленя $n_1 = 1.7$ товщиною $d_1 = 95,703$ нм, другий – матеріал SiO з показником заломлення Для р-поляризації при падінні світла під кутом $\theta_0 = 30^\circ$ була спроектована наступна чотиришарова оптична структура. Для першого шару взято Al₂O₃ з показником

Проектирование

Yakovlev P.P. Proyektirovaniye interferentsionnykh pokrytiy

[Designing interference coatings] / P.P Yakovlev, B.B. Meshkov

2. Путилин Э.С. Оптические покрытия. Учебное пособие. -

Putilin E.S. Opticheskiye pokrytiya. Uchebnoye posobiye. [Optical coatings. Textbook] - SPb: SPbGU ITMO, 2010.

П.П Яковлев,

1. Яковлев П.П.

/ Машиностроение, 1987. - 192 с.

– M.: Mashinostroyeniye, 1987. – 192 s.

СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 227 с.

покрытий

227 s.

заломлення $n_1 = 1.69$ товщиною $d_1 = 51,624$, для другого HfO_2 з показником заломлення $n_2 = 1,98$ товщиною $d_2 = 83,505$, для третього Al_2O_3 з показником заломлення $n_3 = 1.67$ товщиною $d_3 = 50,000$ для четвертого Na₃AlF₆ з показником $n_4 = 1,35$ товщиною $d_4 = 63,733$. Значення цільової функції (1) дорівнює 0,9943578. Графік коефіцієнта пропускання для рполяризації показано на рис. 4. Причому при $\lambda = 587$ нм отримаємо максимум коефіцієнта пропускання $T_{\rm max} = 0,99999,$ а при $\lambda = 200$ отримаємо мінімум коефіцієнта пропускання T_{min} = 0,9551313. Отже, на всьому спектральному інтервалі для р-поляризації коефіцієнт пропускання спроектованих покриттів більше ніж для s -поляризації незалежно від кількості шарів.

Tuoting II on Toning Hubbber of Jundin uput upo on Junin							
Кількість шарів	s-поляризація	р-поляризація					
1	0,9740529	0,9901028					
2	0,9773440	0,9910516					
3	0,9807555	0,9927670					
4	0,9861392	0,9943578					

	1 0		1			
Гарина	Кизчения	111TLOBO1	WHKIIII	ппи п	noektv	ванні
raomun	1. Jun termin	цильовог	функци	inpn ii	poenty	Dumm

Для s- і p-поляризацій значення цільової функції представлено в (табл. 1).

Висновки. Для s- і p-поляризацій значення цільової функції зростає із збільшенням кількості шарів. Криві коефіцієнтів пропускання при збільшенні кількості шарів поводиться більш рівномірніше для обох поляризацій. Отримані одно-, дво-, три- та чотиришарового покриття можна реалізувати і використовувати на практиці.

JITEPATYPA (REFERENCES TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

M.:

3. Furman, Sh., Tikhonravov, A.Basics of Optics of Multilayer Systems, Atlantica Séguier Frontières, 1992, 242 p.

4. Шор Н.З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их приложения. - Киев: Наукова думка, 1979. -199 c.

Shor N.Z. Metody minimizatsii nedifferentsiruyemykh funktsiy i ikh prilozheniya [Techniques to minimize the non-differentiable functions and their applications]. - Kiyev: Naukova dumka, 1979. – 199 s.

Пецко В., Мица А., Боркач Е. Проектирование просветляющих покрытий из небольшого числа шаривпры падении света под углом

Аннотация. Рассчитаны оптимальне параметры одно-, двух-, трех- и чотырехслоевых однородных просветляющих структур и проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: просветляющее покрытие, оптимизация структуры, матричный метод

интерференционных

Б.Б. Мешков

Petsko V., Mica O., Borkach E. Design of antireflection coatings of a small number of layers at the incidence of light in angle Annotation. There was designed optimal parameters of one-, two-, tree- and four layered antireflective structure and comparison of their characteristics was done.

Keywords: antireflective coatings, optimization of structure, matrix method